

Отчет по лабораторной работе

**Низкочастотные процессы в многомодовом
твердотельном лазере**

Работу выполнили студенты

Поляков Андрей, Козлов Александр

Нижний Новгород, 14 апреля 2022 г.

Содержание

1	Основные элементы теории	3
2	Схема установки	3
3	Протокол измерений	4
4	Результаты эксперимента с оценкой погрешности и их сравнение с теорией	5
4.1	Определение пороговой мощности	5
4.2	Расчёт параметра G	5

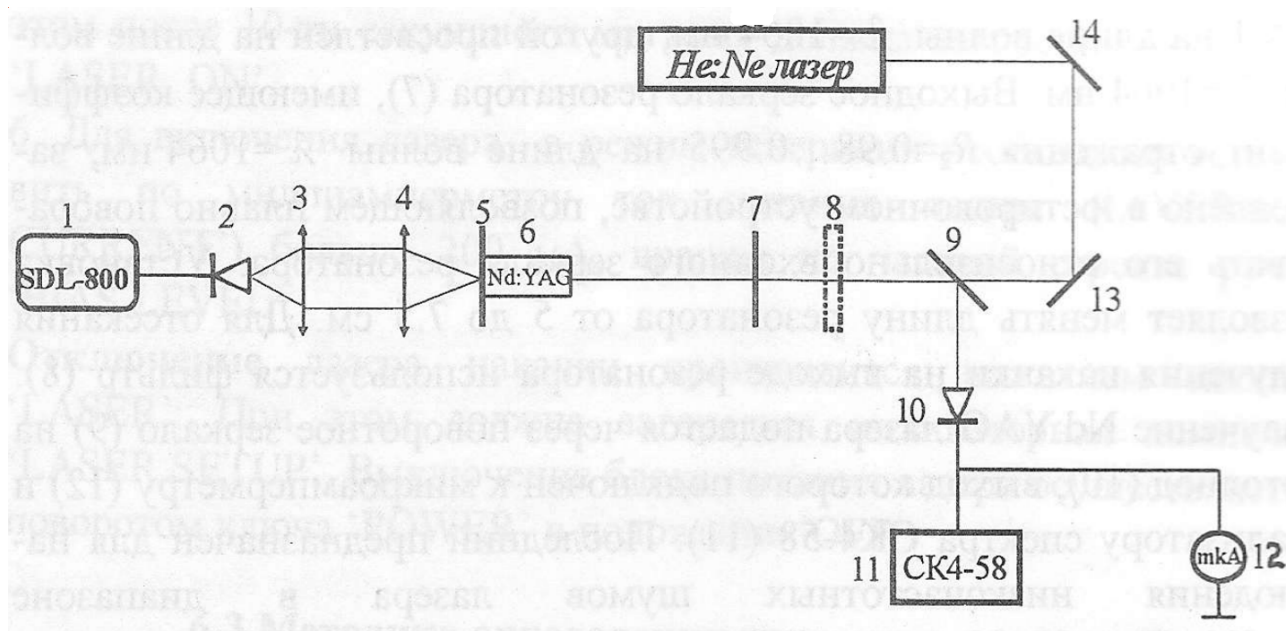


Рис. 1: Схема установки.

1 Основные элементы теории

2 Схема установки

Схема экспериментальной установки представлена на Рис. 1. В качестве источника накачки используется полупроводниковый лазер (2) со следующими характеристиками

1. длина волны генерации 810 нм;
2. пороговый ток питания 200 мА;
3. максимальная мощность излучения 0.5 Вт;
4. поляризация излучения линейная, вектор электрического поля лежит в вертикальной плоскости.

Короткофокусная линза (3) используется для формирования параллельного пучка из сильно расходящегося у торца лазера излучения накачки. Линза (4) закреплена в поворотном устройстве, позволяющем перемещать луч накачки в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Резонатор твердотельного лазера (5–7) установлен на платформе, передвигающейся в продольном и поперечном направлениях. В качестве активной среды лазера используется кристалл алюмоиттриевого граната YAG, легированный ионами Nd^{3+} с концентрацией 1%. Кристалл Nd:YAG (6) имеет форму цилиндра длиной 1 см и диаметром 0.6 см. Он закреплён в юстировочном устройстве, позволяющем плавно изменять положение оси кристалла относительно оси резонатора. Торцы кристалла имеют дихроичное покрытие. Один формирует входное зеркало резонатора (5), обеспечивая пропускание света $T \approx 1$ на длине волны $\lambda = 810$ нм и отражение $R_1 \approx 1$ на длине волны $\lambda = 1064$ нм,

		$P_{\text{нак}}, \text{ мВт}$	$P_{\text{изл}}, \text{ мВт}$
$P_{\text{нак}}, \text{ мВт}$	$f_{\text{рел}}, \text{ кГц}$	420	9
216	112	410	8.37
225	212	400	7.85
235	276	391	7.6
245	336	381	7.3
255	392	371	6.8
265	432	361	6.1
270	448	350	5.5
275	458	340	4.6
280	476	330	4
285	491	320	3.76
296	508	290	3.3
304	532	280	2.9
345	551	270	2.5
385	600	260	2.1
390	616	250	1.7
395	627	239	1.2
405	639	230	0.9
420	672	220	0.5
		210	0.19
		200	0.14

Таблица 1: Результаты измерений.

другой просветлен на длине волны $\lambda = 1064 \text{ нм}$. Выходное зеркало резонатора (7), имеющее коэффициент отражения $R_2 = 0.98 \dots 0.995$ на длине волны $\lambda = 1064 \text{ нм}$, закреплено в юстировочном устройстве, позволяющем плавно поворачивать его относительно входного зеркала резонатора. Установка позволяет менять длину резонатора от 5 до 7.5 см. Для отсекания излучения накачки на выходе резонатора используется фильтр (8). Излучение Nd:YAG лазера подается через поворотное зеркало (9) на фотодиод (10), выход которого подключен к микроамперметру (12) и анализатору спектра СК4-58 (11). Последний предназначен для наблюдения низкочастотных шумов лазера в диапазоне $0 \dots 600 \text{ кГц}$. He-Ne лазер (15) используется для юстировки резонатора. Для визуального наблюдения генерации Nd:YAG лазера используется карточка-визуализатор инфракрасного диапазона.

3 Протокол измерений

Измерили зависимость релаксационной частоты $f_{\text{рел}}$ и мощности излучения $P_{\text{изл}}$ от мощности накачки $P_{\text{нак}}$. Результаты измерений приведены в Табл. 1.

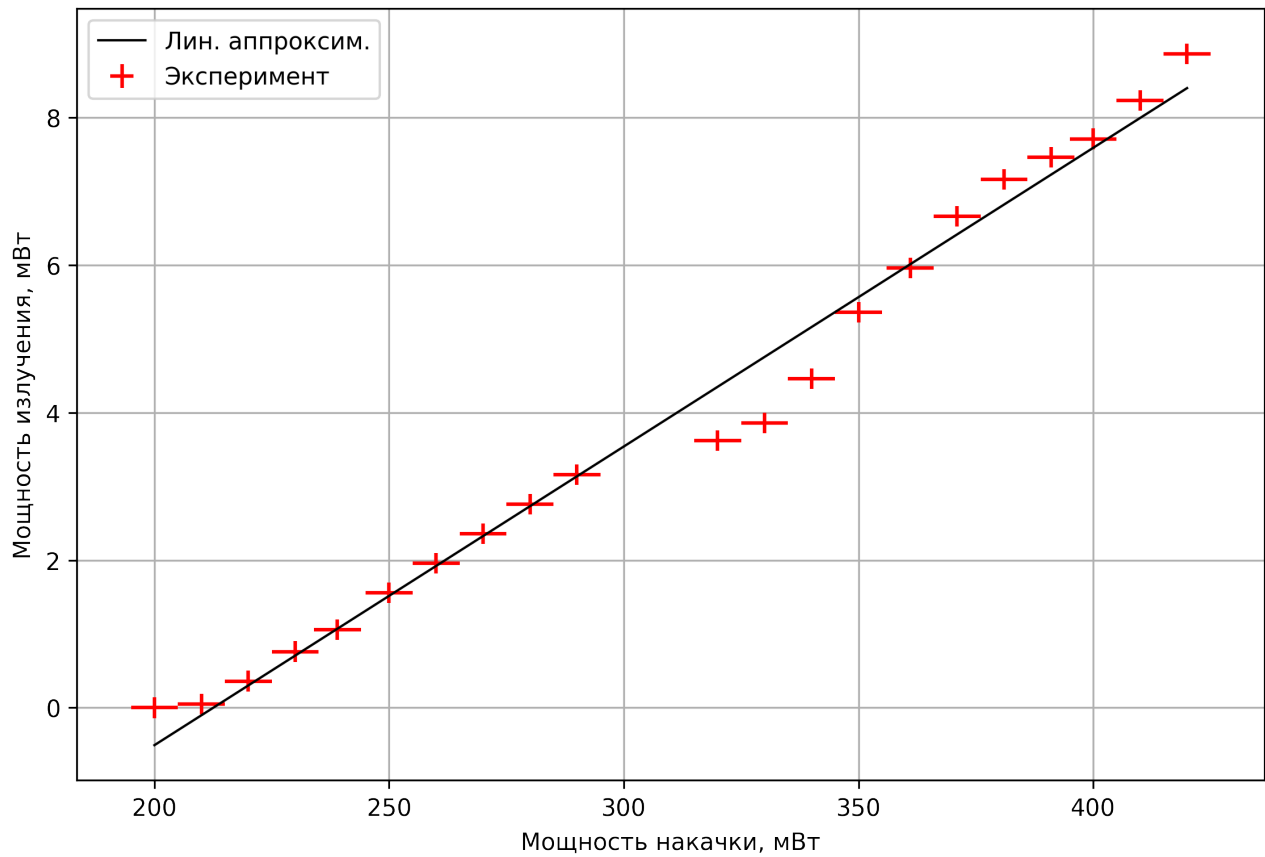


Рис. 2: Зависимость мощности излучения от мощности накачки. Фоновая засветка учтена и вычтена из мощности излучения.

4 Результаты эксперимента с оценкой погрешности и их сравнение с теорией

4.1 Определение пороговой мощности

Для дальнейшей работы важно определить пороговую мощность $P_{\text{пор}}$, ведь ниже будет часто использоваться параметр накачки A , который определяется как $P_{\text{нак}}/P_{\text{пор}}$ ($P_{\text{нак}}$ измеряется напрямую). Чтобы определить пороговую мощность $P_{\text{пор}}$, надо найти такую мощность накачки, что при мощностях накачки меньше данной мощность излучения равна нулю, а при больших мощностях накачки мощность излучения отлична от нуля.

На Рис. 2 показана снятая зависимость мощности излучения от мощности накачки с учётом фоновой засветки. Видно, что при $P_{\text{нак}} < 210$ мВт излучения нет. Снятые данные дискретны и поэтому точно определить порог нам не удастся, мы лишь знаем, что при $P_{\text{нак}} = 210 \pm 5$ мВт излучение есть, а при $P_{\text{нак}} = 205 \pm 5$ мВт излучения нет. Порог находится где-то между 200 мВт и 210 мВт. Значит, $P_{\text{пор}} = 205 \pm 5$ мВт.

4.2 Расчёт параметра G